- For more records, click the Records link at page end.
- To change the format of selected records, select format and click Display Selected.
- To print/save clean copies of selected records from browser click Print/Save Selected.
- To have records sent as hardcopy or via email, click Send Results.

Format ✓ Select All Display Selected Full Send Results Print/Save Selected X Clear Selections

1. ▼ 9/19/1

007361689

WPI Acc No: 1987-358695/198751

XRAM Acc No: C87-153563 XRPX Acc No: N87-268695

Drawing furnace for optical fibre - has small chamber surrounding optical fibre maintained at above atmospheric pressure

Patent Assignee: SUMITOMO ELECTRIC IND CO (SUME) Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Week Date Kind Applicat No Date Patent No Kind 198751 19860506 Α 19871113 JP 86101941 JP 62260730 Α Priority Applications (No Type Date): JP 86101941 A 19860506

Patent Details:

Filing Notes Patent No Kind Lan Pg Main IPC

Α JP 62260730

Abstract (Basic): JP 62260730 A

Drawing furnace for optical fibres has, at the upper end of the drawing furnace where an optical fibre preform is introduced, a small chamber surrounding the optical fibre preform. A gas is introduced into the chamber thereby the pressure can be kept higher than atmospheric pressure.

1/2

Title Terms: DRAW; FURNACE; OPTICAL; FIBRE; CHAMBER; SURROUND; OPTICAL; FIBRE; MAINTAIN; ABOVE; ATMOSPHERE; PRESSURE

Derwent Class: L01; P81; V07

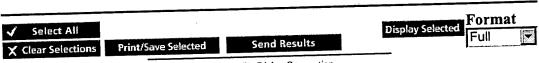
International Patent Class (Additional): C03B-037/02; G02B-006/00

File Segment: CPI; EPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): L01-F03G; L01-F03K

Manual Codes (EPI/S-X): V07-F01A3

Derwent WPI (Dialog® File 351): (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rights reserved.



© 2001 The Dialog Corporation

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-260730

⑤Int_Cl.¹
C 03 B 37/027
G 02 B 6/00

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)11月13日

Z-8216-4G S-7370-2H

審査請求 有 発明の数 2 (全5頁)

②特 願 昭61-101941

②出 頭 昭61(1986)5月6日

⑫発 明 者 井 出 貴 史 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製作所内

②発 明 者 坂 本 勝 司 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製作所内

⑫発 明 者 吉 村 一 郎 横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製作所内

①出 顋 人 住友電気工業株式会社 大阪市東区北浜5丁目15番地

砂代 理 人 弁理士 光石 士郎 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

光ファイバ線引炉

2. 特許請求の範囲

- (i) 光ファイバ母材を加熱溶融して線引きする 光ファイバ線引炉において、上記光ファイバ 母材が挿入される上記光ファイバ線引炉の上 端に上記光ファイバ母材を取り囲み且つガス が供給されて大気圧以上の一定内圧に保たれ る小室を設けたことを特徴とする光ファイバ 線引炉。
- (2) 光ファイバ母材を加熱溶融して線引きする 光ファイバ線引炉において、上記光ファイバ 母材が挿入される上記光ファイバ線引炉の上端に上記光ファイバ母材を取り囲み且のがん が供給されて大気圧以上の一定内圧になれる小室を設け、この小室には前記ガスの加然 手段が付設されていることを特徴とする光ファイバ線引炉。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、炉内の気波の流れを一定に保って線径変動の少ない光ファイバを線引きする 光ファイバ線引炉に関する。

<従来の技術>

光ファイバは、石英等から作られた光ファイバ母材を線引炉の上部より送給してその先端を加熱溶融しこの溶融部分を引き下ろして 祖径化し、線引炉の下端から所望の径に線引 きされる。

 ル装置を設け、線引炉内に不活性ガスの定常流を形成させて線引炉内のガスの流れを安定化させるとともに線引炉内への外気の侵入を防止したものが例えば特公昭59-30660

<発明が解決しようとする問題点>

一般に、線引炉内は光ファイバ母材を溶融させるために2000で近い高温に保たれるので、強い上昇気流が発生する。このため、光ファイバ母材と線引炉との隙間に十分なシール効果を得ようとすれば、大量のシールガスを必要とし、コスト高となる。しかも、ガ

ることを目的とする。

<問題点を解決するための手段>

第一番目の本発明による光ファイバ線引炉は、光ファイバ母材を加熱溶融して線引かまる光ファイバ線引炉において、 上記光ファイバ母材が挿入される上記光ファイバ母材を取り 囲み且のかよが供給されて大気圧以上の一定内圧にれる小室を設けたことを特徴とするものであ

ス、第二番目の木発明は上記構成に加えて 前記ガスの加熱手段を上記小室に付設したこ とを特徴とするものである。

< 作 用 >

級引炉上端に設けられ光ファイバ母材が質 通する小室に対するガスの供給量を調節し、 小室内のガス圧を大気圧以上の内圧に保つこ とによって線引炉内の上昇気流がおさえられ

< 実 施 例 >

ス再入リング1から噴出したガス波のうちで 下方向に向かうガス流は、第2図に示すよう に光ファイバ母材2の先端溶融部付近からの 上昇気流と衝突し、渦流等の乱流が発生する。 このように、光ファイバ母材2の先端部近く では冷たい下降ガス流と高温の上昇ガス流と が街突して乱流を生じるが、ガス再入りング 1 からの噴出ガス量を増大すると、下降ガス 彼の流速が大となってレイノズル数の増大に よりさらに大きい乱流が起こることになる。 又、光ファイバ母材2の先端の溶融部の熱が このような乱流によってなわれる結果、光フ ァイバ母材2の径方向の温度勾配が大きくな って温度むらを生じる。このような光ファイ バ母材2から溶融線引きされた光ファイバは 線径変動を起こし、高い品質のものが得られ ない欠点があった。

本能明はかかる従来技術の欠陥に指みてな されたもので、線引炉内のガス流を安定させ、 線径変動の少ない光ファイバ線引炉を提供す

本発明による光ファイバ線引炉の一実施例 の概略断面構造を表す第1図に示すように、 線引炉3の上端に設けられたガス遅入リング 1 の中央に形成された光ファイバ母材 挿入口 より光ファイバ母材2が鉛直に線引炉3内へ 挿入される。また線引炉3上端のガス源入り ング1に接して環状の小室10が光ファイバ 母材2を取り囲むように設けられており、小 室10へはガス供給皆11よりシールガスが 導入され、ガス排出管により排出される。こ こで、小室10内のガス圧は大気圧より高め に保たれるよう、それぞれガス調整弁20. 2 1 によって調節される。この小室10内の ガス圧を大気圧より若干高い値に保つことに よって、線引炉3内からの高温の上昇気流の **彼出を抑えることができる。**

線引炉3内での光ファイバ母材2先端部周囲の上昇気流は、線引炉3内の気体の然上昇によって発生するものであり、このため線引炉3内の上部空間の気圧P, は大気圧より大

きくなる。このため、ガス斑入りング1と光 ファイバ母材2との間隙を通じて高温の炉内 ガスが大気中へ流出し易くなるが、本実施例 ではここに小室10を設け、小室10内の気 EF』を大気圧より大きく設定して線引炉3 内の気圧P」とほぼ同じかそれ以上に高める ことによって、線引炉3内のガスが外部へ流 出するのを抑制するようにした。 しかし、小 室10内のガス温度T、が線引炉3の上部の ガス温度で、より奢しく小さいと、級引炉3 と小室10内とでガスが入れ換わるような対 流が発生する。このため、線引炉3内の気渡 が乱されることになり、小室10を介して線 引に有害なガス成分や異物が線引炉内に導入 され易くなる。そこで、小室10のガス温度 T: を線引炉内のガス温度T. に近づけるこ とにより、かかる対流の発生がなくなって線 引炉3内の気流の乱れはほとんど起こらず、 したがって、光ファイバ母材2の溶融先端部 の温度分布が均一になり、線引きされた光フ

必要がなく、10年のでは、10

なお、小室10内のガスとして通常はダストの少ない空気を用いるが、近3内に混入するガスの設化性を怪小化するために不活性ガスを採用することもある。

<発明の効果>

本発明の光ファイバ線引炉によれば、線引炉上端に小室を設け、小室内のガス圧を線引

ァイバの級径変動を起こすことがなく優れた 光ファイバを得ることができる。

このようなことから、本実施例ではガス供 給管11の途中に加熱装置22を設けており、 小室10へ供給されるガス温度下、を線引炉 3内の上昇気流の温度下、に近づけている。

炉 3 内のガス圧以上に調整することにより、 線引炉と大気間とのガスシール効果を著しく 高度を線引炉内のガス温度を高いくすることができた。 温度を 調引炉内のガス温度を 高いくすることができた。 近で 高いからに 近いることができた。 ででで、 線引炉内の光定に がの 発音的の温度である。 の 3 保証の 3 保証の 4 によって、 2 によって、 3 保証の 3 によって、 3 によいの 4 によいの 4 によいの 4 によって、 4 によって、 6 によって、 6 によって、 6 によいで 6 に

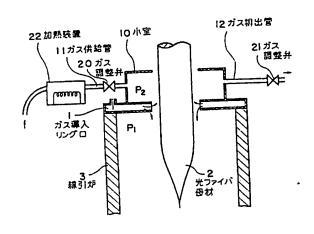
4. 図面の簡単な説明

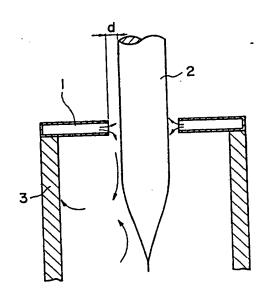
第1図は本発明による光ファイバ線引炉の一実施例の概略構造を示す断面図、第2図は従来の光ファイバ線引炉の概略構造を示す断面図である。

図面中、 1 はガス 薄入り ング、 2 は光ファイバ母材、 3 は線引炉、 1 0 は小室、 1 1 はガス 供給管、 1 2 はガス排出管、 2 0 . 2 1 はガス 調整弁、 2 2 は加熱装置である。

第 2 図

第 1 図





手統補正質

昭和62年1月26日

特許庁長官殿

- 1.事 件 の 表 示 昭和 6 1年特許願第101941号
- 2.発明の名称
 光ファイバ線引炉
- 3.補正をする者 事件との関係 特 許 出 類 人 大阪府大阪市東区北浜 5 丁目 1 5 番地 (2 1 3) 住友電気工業株式会社

光 石 英

5. 補正命令の日付 発

(7606)

弁理士



6. 補正の対象

明細書の「特許請求の範囲」及び「発明の辞細な説明」の各欄。

7. 補正の内容

- (1) 明細書の「特許請求の範囲」の棚の記載を 別紙派附の「訂正特許請求の範囲」に記載の 如く補正する。
- (2) 明細書第5ページ3行目に記載した「第一番目の」を削除する。
- (3) 明細書第5ページ9行目から11行目にかかけて記載した『設けたことを…上記構成に加えて』を『設け、更に』と袖正する。
- (4) 明細書第5ページ下から4行目に記載した 「内圧に保つ」を『内圧に保ち、温度を炉内 ガス温度に近づける』と補正する。
- 5) 明細書第 9 ページ下から 4 行目に記載した 『こともある。』の後に続けて『又、本実施 例ではガス排出官 1 2 により小室 1 0 内のガ スを排出するようにしたが、ガス供給のみ調 塾してガス圧を一定に保ち、ガス排出官 1 2

を省略することも可能である。」なる文章を

追加補充する。

8. 添附書類の目録

訂正特許請求の範囲

訂正特許請求の範囲

- 光ファイバ母材を加熱溶融して線引きする光ファイバ線引炉において、上記光ファイバ母材が挿入される上記光ファイバ線引き炉の上端に上記光ファイバ母材を取り囲み且つガスが供給されて大気圧以上の一定内圧に保たれる小室を設け、この小室には前記ガスの加熱手段が付設されていることを特徴とする光ファイバ線引炉。

1通(以上)